

VOORAANKONDIGING

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijksuniversiteit Groningen

Nationale identificatie:

01179037

Postadres:

Blauwborgje 8

Plaats:

Groningen

NUTS-code:

NL

Postcode:

9747 AC

Land:

NL

Contactpersoon:

Froukje Busscher

Telefoon:

+31 503634096

E-mail:

f.busscher@rug.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rug.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175023>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Onderwijs

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Market consultation Ion Beam Etcher

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

The University of Groningen intends to buy an Ion Beam Etcher. The system will be used by the CogniGron intra-departmental initiative and related research activities at the Zernike Institute of Advanced Materials. At a minimum, the Ion Beam Etcher should be designed to anisotropically etch via plasma any material at off-normal etch angles with active cooling of the substrate material. The process tool should be specifically engineered to be robust, compact and cost effective.

After careful market research focusing on the requirements, the RUG has come to the conclusion that Intlvac is the single supplier that can deliver the required Ion Beam Etcher as described in this document.

If there are parties who can meet the requirements mentioned in this document as well, please respond to this market consultation before 18 April 2021. If there are no reactions, the RUG will proceed with the purchase of the Nanoquest Pico Ion Beam Etcher of Intlvac without prior publication.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Purchase a Ion Beam Etcher to etch with precision and with minimal surface damage a range of strongly correlated oxide materials, 2D van der Waal atomic layers, semiconductors, metals as well as amorphous non-crystalline solids.

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.3) VERMOEDELIJKE DATUM VAN DE BEKENDMAKING VAN DE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

18/04/2021

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

07/04/2021